(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. C1. ⁷ G02F 1/136	(11) 공개번호 독2002-0046757 (43) 공개일자 2002년06월21일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-2000-0077084 2000-112-81 IS 91
(71) 출원인	엘지,뷀웹스 엘시디 주식회사 - 구본준, 본 위라하다락사
(72) 발명자	서울 영등포구 여의도통 20번지 김정진
(74) 대리인	경상북도구미시고아옵션호력452대통한누리아파트208동1101호 검용인, 실광설
<u> </u>	

(54) 엑정표시소자 제조방법

A. 7

본 별명은 유원체 구조물을 가지는 구조에서 역정적하 방식을 통해 액정의 균일한 분포를 유도하고, 액 정의 주입 시간을 단축시켜 생산성을 향상시키는데 작당한 액정표시소자 제조방법을 제공하기 위한 것으로, 본 발명의 액정표시소자 제조방법은 제 1 기관 상에 복수의 박막트랜지스터 및 화소전국을 형성하는 단계와, 제 2 기관 상에 유전체 구조물 및 씨일제를 차례로 행성하는 단계와, 상기 제 1 기관 상에 액정을 적하하는 단계와, 상기 제 1 기관 상에 액정을 적하하는 단계와, 상기 제 1 기관과 제 2 기관을 점합하는 단계를 포함하여 이루어진다.

W.E.S.

22.20

490

유전체 구조물, 액정 격화

WAM

X44 200 47

도 1a는 종래 액정표시소자에 따른 전압 무인가서 액정분자의 배열상태를 보여주는 도면 도 1b는 종래 액정표시소자에 따른 전압 인가시 액정분자의 배열상태를 보여주는 도면 도 2a 내지 2e는 본 발명의 액정표시소자 세조방법을 설명하기 위한 공정단면도 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

 51, 51a : 제 1, 제 2 기환
 53 : 제어트 배선

 55 : 제어트 절연막
 57 : 보호막

 59: 對소천국
 61: 불랙峭트럭企學

 63: ই라필리 개턴
 65: 공통천국

 67: 유전체 구조물
 60: 料包계

100 : 액정충

발생의 상세한 설명

WW 12 44

如果可有特色 刀套 單 I 是母母 養理刀套

본 발명은 디스플레이 장치에 관한 것으로 특히, 엑정의 전기광학적 특성을 이용하여 화상을 디스플레이 하는 백정표시소자 제조방법에 관한 것이다.

정보통신문야의 급속한 발전으로 말미일이 원하는 정보를 표시해 주는 디스플레이 산업의 중요성이 날로 증가하고 있으며, 현재까지 정보디스플레이 장치 중 CRY(cathod ray tube)는 다양한 색을 표시할 수 있 고, 화면의 밝기도 우수하다는 장정 때문에 지금까기 무준한 인기를 누려왔다. 하지만 대형, 휴대용, 고해상도 디스플레이에 대한 욕구 때문에 무게와 부피가 큰 CRT 대신에 평란디스플레이(flat panel display) 개발이 정설히 요구되고 있다. 이러한 평란디스플레이는 컴퓨터 모니터에서 항품기 및 우주선 등에 사용되는 디스플레이에 이르기까지 응용분야가 넓고 다양하다.

현재 생산 혹은 개발된 평란 디스플레이는 액칭 디스플레이(liquid crystal display : LCD), 전계 발항 디스플레이(electro luminescent display : ELD), 전계 방송 디스플레이(field emission display : FED), 플라즈마 디스플레이(plasma display panel : FDP) 등이 있다. 이상적인 평란 디스플레이가 되기 위해서는 결중량, 고취도, 교효율, 고해상도, 교속응답특성, 지구통전압, 저소비전력, 저코스트(cost) 및 천연세 디스플레이 특성 등이 요구된다.

그 중에서 예정 디스플레이는 경박, 단소화의 장점을 갖고 있으며, 최근에는 평관 디스플레이 장치로서 의 역할을 충분히 수행할 수 있을 정도로 개발되어 그 수요가 점차 증가하고 있는 추세에 있다.

이러한 액정 디스폴레이에 있어서 최근, 엑정을 배향하지 않고 화소전국과 전기적으로 절연된 보조전국 액 의해 액정을 구동하는 액정표시소자가 제안된 바 있다.

여하. 정부린 도면을 참조하여 중래 기술에 따른 엑절표시소자 제조방법을 성명하기도 한다.

도 1s 및 1b는 종례 기술에 따른 액정표시소자의 사식도로서, 도 1a는 천압 무인가서 액정 문자의 배열 상태를 나타내고, 도 1b는 전압 인가시 액정 문자의 배열 상태를 나타낸다.

도 1a 및 도 1b에 도시된 바와 같이, 제 1 기관(11) 및 제 2 기관(11a)과, 상기 제 1 기관(11) 및 제 2 기관(11a) 상에 각각 형성된 유전체 구조물(13)를 및 상기 제 1 기관(11)과 제 2 기관(11a) 사이에 통입 된 엑정(15)으로 구성된다.

이와 같은 종래 백정표시소자는 또 1a에 도시된 바와 같이, 된말 무인가시(OFF)에는 백정 문자(15)가 수 직한 방향으로 배열되어 있고, 도 1b에 도시된 바와 같이, 전압 인가시(ON)에는 색정 문자(15)가 네 개의 서로 다른 방향으로 배열되어 있다.

또면에는 도시되지 않았지만, 상기 세 1 기관 상에는 종횡으로 배치되어 복수의 확소명역을 정의하는 복수의 레이터배선 및 케이트 배선과, 상기 화소영역 각각에 형성되고, 케이트 전국, 케이트 절면막, 반도 체충, 오디콘텍음(Obmaic contact layer) 및 소스/드레인 전국으로 구성된 바막트랜지스터(TPT:Thin Film Transistor)와, 상기 제 1 기관 전체에 전체 형성된 보호막과, 상기 보호막 위에서 트레인 전략과 인정되도록 행성된 화소전국으로 구성된다.

그리고, 상기 책 2 기관은 그 위에 색상을 표현하기 위한 칼라필터송과, 상기 칼라필터송 위에 행성된 공통전국으로 구성된다.

이와 같이 종례 액정표시소자는 세 1 기관과 제 2 기관을 제조한 후, 칼라필터층이 형성된 상기 제 2 기관상에 씨일제를 인쇄하여 액정 봉입시 실행재로 사용하고, 빡딱트랜지스터가 형성된 제 1 기관 상에는 액정의 셏 갭(Cell gap)을 유지하기 위한 스페이서를 산포한 다음, 상기 제 1 기관과 제 2 기관을 합착한 다음, 액정 주업구를 통해 백정을 주업한다.

즉, 생 내부를 전공상태로 유격하여 압력차를 이용한 액칭 주입은 전공 캠버(Chamber)내에서 이루여지는데, 먼저 씨일제가 인쇄된 액장패팅을 진공 캠비내에 위치시킨 후 기압을 점차적으로 감소시키면 액정패팅의 내무가 전공에 가까운 저압상태가 된다. 상기 액장패팅의 내무가 저압상태가 되면, 액정 주업구를 패팅의 외투에 위치하고 있는 액정에 잡촉시킨 후, 캠비내에 공기를 유입하면 액장패팅의 외투 기압이 점차 높아기제 되고, 그로 인쇄 패팅의 내부와 외투의 기압차가 발생하여 진공상태인 패팅 내부로 액정이 주입되어 제 1 기관과 제 2 기관 사이에 액정층이 형성된다.

발명이 이루고자라는 기술적 과제

그러나 상기의 같은 액정표시소자 제조방법은 다음과 같은 문제집이 있었다.

유전체 구조율을 행성함으로써, 액칭 분각을 다양하게 구동시키고, 확소를 분할하는 효과를 구현하지 만, 상기 유전체 구조물이 있는 구조에서 진공주입법에 의해서는 액정의 원할한 주입이 여월고, 따라서 액칭 주입에 많은 시간이 소요되므로 그 만큼 TAT(Turn Around Time)가 짚어져 생산성을 저하시키는 요 인으로 작용하게 된다.

본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로, 유권체 구조물을 갖는 구조에서 액정격하 병식을 통해 액정의 균일한 분포를 유도하고, 액정의 주입 시간을 단속시켜 생산성을 향상시키 는데 적당한 액정표시소자 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

994 74 9 FF

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 액정표시소자 계조방법은 제 1 기관 상에 복수의 바라트랜지스 터 및 화소전국을 형성하는 단계와, 제 2 기관 상에 유전제 구조를 및 씨일제를 형성하는 단계와, 상기 제 1 기관 상에 액정을 적하하는 단계와, 상기 제 1 기관과 제 2 기관을 접합하는 단계를 포함하여 이루 여진다.

이와 같은 본 발명의 백정표시소자 제조방법은 액정 문자를 다당하게 구동시키기 위해 형성하는 유전체 구조물로 인하여 액정 주입이 항해받지 않도록 유전체 구조물과 세일제와의 안차를 확보하고, 액정을 전 공주입법이 아닌, 액정 주입구가 필요 없는 적하방식으로 형성하는 것을 특징으로 한다.

면서, 본 발명의 액정표시소자는 제 1 기관(51)과 제 2 기관(51a), 당기 제 1 기관(51) 당에 형성된 제 이트 배선(53), 당기 제이트 배선(53) 상부에 제이트 질연막(55)을 개제하여 혁성된 박막트랜지스타(도 시되지 않음), 당기 박막트랜지스타를 포함한 전면에 형성된 보호막(57) 및 당기 보호막(57) 당에 형성 된 화소 전국(59), 상기 제 2 기관(51a) 상에 형성된 불력배트리스총(61) 및 칼라필터 배턴(63), 칼라필터 패턴(63)을 포함한 전면에 형성된 공통전국(65) 및 상기 공통전국(65) 상에 형성된 유전제 구조물(67), 상기 제 1 기관(51)과 제 2 기관(51a) 사이에 적하방식으로 형성된 액정총(100)으로 구성된 다.

여기서, 상기 액정송(100)은 적하방식으로 형성되어 팩 2 기관(51a) 상액 유전체 구조물(67)이 형성되다 라도 액정의 균일한 문로가 가능하다.

이와 같은 본 발명의 액정표시소자 제조방병을 도 2a 내지 2e을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

도 2a에 도시한 바와 같이, 제 1 기환(51) 상에 Al. Mo. Cr. Ta 또는 Al항급 등과 같은 금속을 스퍼터링(Sputtering)법으로 형성한 후 패터닝하여 제어트 배선(53) 및 박막트랜지스터의 제어트 전국을 형성한다.

상기 케이트 배선(53) 및 케이트 전국을 포함한 제 1 기관(51) 전면에 실리콘질화를(SiN₂) 또는 설리콘산 화물(SiO₈) 등을 CVD(Chemica) Vapor Deposition)법으로 증착하여 개이트 절연막(55)을 형성한 후, 도 2b에 도시한 바와 같이, 상기 케이트 전국 상부의 제이트 절연막(53) 상에 바닥트랜지스터의 제널로 사용되는 방도체품을 형성한다.

이후, 당기 반도체증을 포함한 기관 전면에 Al, Mo, Cr, Ta 또는 Al항급 등과 같은 급속을 행성한 후 패 티닝하여 당기 개이트 대신과 교차하는 방향으로 레이터 매선(도시되지 않음)을 행성하고, 당기 반도체 중 당에 박막트랜지스터의 소스/드래인 권극을 행성한다.

이때, 상기 소스 전국 및 트레인 전국 상기 반도체총 사이에 오믹콘백총이 더 구비된다.

상기 소스/트랙인 전국을 포함한 전면에 보호막(57)을 행성한 후, 상기 드레인 전국이 노출되도록 존백 홍을 형성하고, 상기 콘택홀을 통해 드레인 전국과 연결되도록 상기 보호막(57) 상에 화소 전국(59)을 평성하여 TFT기관의 세작을 완료한다.

이어, 도 2c에 도시한 바와 같이, 제 2 기관(51a) 상에 상기 TFT기관의 화소 전극(59)을 제외한 영역으로 빛이 무과되는 것을 방지하기 위한 불랙메트릭스충(61)을 형성한 후, 상기 불랙메트릭스충(61)을 포함한 제 2 기관(51a) 상에 염색법, 문산법, 전차법, 인쇄법 중 어느 하나의 방법으로 R, G, B 칼라필틱 패턴(63)을 형성하고, 상기 칼라필틱 패턴(63)을 포함한 전면에 투명진극용 물질, 예련대 1TO(Indiam Tin Oxide)을 형성하여 백정충에 관압을 인가하기 위한 공통된극(65)을 형성한다.

이후, 당기 공통전득(65) 상에 포토 아크릴(photo acrylate), 폴리이미드(Polyimide) 또는 BCB(Benzoryclobutene)과 같은 작은 유권율을 갖는 물질을 행성한 후, 포토리소그래피(Photolithography) 기술을 이용하여 화소엘띄를 지그제고 형태로 가로지르는 유권제 구 조물(67)을 행성하여 살라빌딩 기관을 원성한다.

상기한 유전체 구조물(67)의 행상은 +,×,~, 등 여러 가지 형상이 가능하다. 여기서, 상기 유전체 구조물(67)은 하나의 화소물 여러개로 분할하는 효과를 구현함과 통시에 상기한 액정증(100)에 인가되는 전 가장을 유도 및 쇄곡을 통해 단위 화소 내에서 예정분자를 다양하게 구동시켜 멀티 도메인 효과를 구현 하다.

이것은 백정표시소가에 천압을 인가할 때, 왜곡된 전자장에 의한 유전에너지가 역정 방향자를 원하는 방향으로 위치시킨을 의미한다.

추가하여, 성기 제 1 기판(S1) 또는 제 2 기판(S1s) 중 적어도 한 기판 상에 고분자를 연신하여 위상차 필품을 형성할 수도 있다.

상기한 위상차 필름은 음성일축성 필름(negative uniaxial film)으로서 광축이 하나인 일축성 물질로 형성하며, 기관에 수직인 방향과 시아각 변화에 따른 방향에서 사용자가 느끼는 위상차를 보상해 주는 역항을 한다. 따라서, 제조반전이 없는 명역을 넓히고, 정사방향에서 콘트라스트레(contrast ratio)를 높이며, 하나의 화소를 멀티도레인으로 형성하는 것에 의해 더욱 효과적으로 최우방향의 시야각을 보상할 수 있다.

본 발명은 상기한 음성일축성 필품 이외에 광축이 둘인 이축성 물질로 구성되는 음성 이축성 필음을 형 성하여도 무방하다.

한편, 제 1 기관(SI) 및 제 2 기관(SIa) 중 적어도 어느 한 기관 상에 대항막을 형성한다. 이때, 상기한 대항막을 구성하는 대항물질로서는 폴리아미드(polyamide) 또는 폴리이미드(polyimide)제 화합물, PVA(polyvinylateohol), 폴리아미산(polyamic acid) 또는 SiO₂ 등의 물질을 사용하며, 리핑텍으로 매항방향을 결정하는 경우, 그 밖의 리팅처리에 직합한 물질이라면 어떤 것이라도 무망하다.

또한, 상기한 때학막을 광반운정이 있는 물질, 즉, PVCV(polyvinylcinnamate), PSCN(polysiloxanacinnamate), 또는 CelCN(cellulosecinnamate)계 화합물 등의 물질로 구성하여 관대한 막을 형성할 수 있으며, 그 밖의 광대학자리에 직합한 물질이라면 이번 것이라도 적용 가능하다.

상기한 광매활막에는 광융 적이도 1회 조사하여, 예정문자의 방향자가 이루는 프리필트 각(pretilt angle) 및 배향방향(alignment direction) 또는 프리필트 방향(pretilt direction)을 통시에 결정하고, 그로 인한 예정의 배향 안정성을 확보한다. 이와 같은 광매항에 사용되는 광은 자외선 영역의 왕이 적합 하며, 비편광, 무편광, 선편광 및 부분편광된 광 중에서 어떤 광을 사용하여도 무방하다.

한편, 성기 박막트렌지스터는 L자 행상으로 평성할 수 있으며, U자 행상으로 형성하는 것이 가능하다.

박막트렌거스터를 L자 또는 U자 형상으로 형성할 경우, 중래에 비해 계구율이 향상되는 효과가 있으며, 게이트 배선과 드레인 전국 사이에서 발생하는 기생용량을 참소시킬 수가 있다. 이어, 도 2d에 도시한 마와 같이, 상기 제 2 기관(51a) 상의 씨일영역에 자외선 정확형 씨일제 또는 자외선 조사와 열색 의해 경화가 가능한 씨일제(69)를 형성하고, 상기 제 1 기관(51) 상에는 색정(100)을 적하방식으로 정성하며, 상기 씨일제를 이준으로 현성하는 것이 가능하다.

즉, 제 1 기관(51)와 제 2 기관(51a)을 합착하기 전에, 제 1 기관(51) 상에 디스펜서(Dispenser)을 이용하여 액정을 적당한 산포한다. 이때, 상기 씨일제(69)와 상기 유전제 구조물(67)와의 단차를 충분히 확보할 수 있도록 상기 씨일제(69)의 두제를 조절하는데, 상기 씨일제(69)와 유전제 구조물(67)와의 단차확보는 액정층 형성에 따른 액정의 자유료은 이동이 가능하도록 하기 위합이다.

상기한 액정은 양의 유전율이방성을 가진 액정 또는 음의 유전율이방성을 갖는 액정 등이 가능하고, 카 이탈도펀트(Chiral dopant)를 청가하는 것도 가능하다.

이후, 도 2e에 도시한 바와 같이, 상기 제 1 기관(51)과 제 2 기관(51a)을 합착한다.

學問題 塞琳

이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 백정표시소자 제조방법은 다음과 같은 효과가 있다.

백정을 적하방식으로 주말하기 때문에 백정 주말에 소요되는 시간을 대폭 감소시킬 수 있고, 씨일제와 유원체 구조물와의 단차를 확보하여 적하방식으로 주말된 백정이 기관의 전영역에 걸쳐 골고루 분포하도 목 하여 백정의 불균일한 분포에 따른 화절 저하를 미년에 방지할 수 있다.

(57) 879 84

청구항 1

제 1 기관 상에 복수의 박막트랜지스터 및 화소전국을 평성하는 단계:

제 2 기관 상에 유전체 구조물 및 씨일제를 형성하는 단계;

상기 제 1 기관 상에 백정을 적하하는 단계:

상기 제 1 기관과 제 2 기관을 접합하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시소자 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 씨일재는 자외선 정화형 씨일제 또는 자외선과 옆에 의해 정화가 가능한 씨일재 로 사용하는 것을 똑집으로 하는 엑절표시소자 제조방법.

청구항 3

세 1 항에 있어서, 상기 씨일재는 이중으로 형성하는 것을 포함함을 특징으로 하는 엑정표시소자 제조항 범.

청꾸항 4

제 1 함에 있어서, 상기 화소전극에 전계유도항을 행성하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 폭칭으로 하는 백경표시소자 제조방법.

청구항 5

제 4 항에 있어서, 당기 전계유도왕은 당기 화소전국에 슬릿(siit) 또는 홀을 부가하여 형성하는 것을 독장으로 하는 액정표시소자 제조방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서, 상기 박막트랜지스터를 형성하는 단계는,

상기 제 1 기관 상에 계이트 전략을 형성하는 단계화,

상기 계이트 전국을 포함한 전면에 계이트 절면막을 행성하는 단체와.

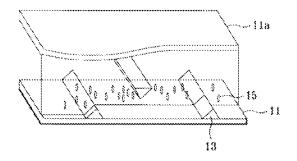
상기 제이트 절연막 상에 반도체충을 행성하고, 상기 반도체충 상에 소스 전극과 드레인 전극을 행성하는 단계를 포함하여 이루어기는 것을 특징으로 하는 액정표시소자 제조방법.

청구항 7

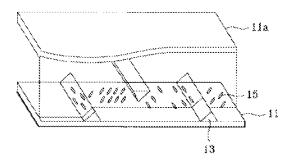
제 1 형에 있어서, 상기 유전체 구조물은 상기 액정을 다양하게 구동시키는 것을 목정으로 하는 액정표 시소자 제조방법.

S- 55

 $\mathcal{Z} \otimes la$



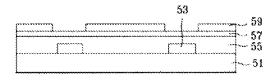
 $\mathcal{X} \, \overline{\mathcal{Y}} \, \mathcal{U}$



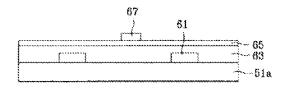
SE 1912/20



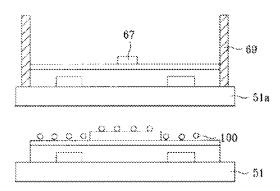
Æ 19126



#12c



I NA



£ 197.80

